PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-065363

(43) Date of publication of application: 10.03.1995

(51)Int.Cl.

G11B 5/84 G11B 5/82 G11B 13/04

G11B 21/10

(21)Application number: 05-211578

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

26.08.1993

(72)Inventor: AKAGI KYO

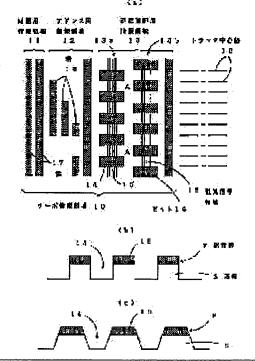
TSUCHIYA REIJIROU MATSUDA YOSHIFUMI

(54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND MAGNETIC RECORDING DEVICE AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable writing of servo information with the accuracy higher than that in the present state.

CONSTITUTION: Pits 14 as nonmagnetic regions are arranged at intervals in a data track width direction in a servo information region 10 of a magnetic film F formed on a substrate S. Magnetic signal regions 15 where the servo information is magnetically recorded are so formed between the adjacent pits 14 as to arrive at the pits 14. Both edges in the data track width direction of the magnetic signal regions 15 are formed by the pits 14. As a result, the writing of the servo information on a magnetic disk with the higher accuracy than heretofore is possible and the track follow-up accuracy of the magnetic head is improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Date of registration

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

特開平7-65363

(43)公開日 平成7年(1995)3月10日

(51) Int. Cl. ⁶ G11B 5/84 5/82 13/04 21/10		庁内整理番号 7303-5D 9196-5D 9075-5D 8425-5D	FΙ	技術表示箇所
			審査請求	請求 請求項の数26 〇L (全19頁)
(21)出願番号	特願平5-211		(71)出願人(72)発明者(72)発明者	株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 赤城 協 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 土屋 鈴二朗 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地
			(72)発明者	株式会社日立製作所中央研究所内 松田 好文 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 弁理士 有近 紳志郎

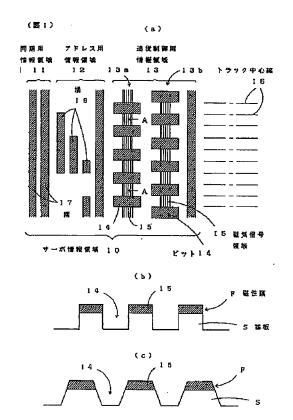
(54) 【発明の名称】磁気記録媒体および磁気記録装置およびその製法

(57)【要約】

【目的】 現状より高い精度でサーボ情報を書き込めるようにする。

【構成】 基板S上に形成された磁性膜Fのサーボ情報 領域10に、非磁性領域としてのピット14をデータトラック幅方向に間隔をおいて配置する。隣接するピット14の間に、サーボ情報を磁気的に記録した磁気信号領域15をピット14に到達するように形成し、磁気信号領域15のデータトラック幅方向の両エッジがピット14によって形成されるようにする。

【効果】 磁気ディスクに従来より高い精度でサーボ情報を書き込むことができる。磁気ヘッドのトラック追従精度が改善される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材上に形成された磁性膜を備え、その 磁性膜には複数のデータトラックと、サーボ情報が記録 されるサーボ情報領域と、データが磁気的に記録される データ領域とが形成されている磁気記録媒体において、 前記サーボ情報領域が、前記データトラックに直交する 方向に間隔をおいて配置された複数の非磁性領域を含ん でおり、しかも、それら非磁性領域の間の領域には、前 記非磁性領域に到達するように前記サーボ情報を磁気的 に記録することが可能であることを特徴とする磁気記録 媒体。

1

【請求項2】 前記非磁性領域が、前記磁性膜に形成さ れた透孔または窪みにより形成されている請求項1に記 載の磁気記録媒体。

【請求項3】 前記非磁性領域の列が、前記データトラ ック方向に複数列配置されており、前記データトラック の各々について、前記列にそれぞれ属する複数の前記非 磁性領域が前記データトラック方向に千鳥状に配置され ている請求項1または2に記載の磁気記録媒体。

【請求項4】 前記非磁性領域の列が、前記データトラ ック方向に複数列配置されており、前記非磁性領域の間 の領域に磁気的に記録された前記サーボ情報により、前 記データトラックの各々について、位相が異なる複数の 磁気ヘッドの位置誤差信号を生成可能である請求項1~ 3のいずれかに記載の磁気記録媒体。

【請求項5】 前記サーボ情報領域が、n(nは正の整 数)相のサーボ情報を記録可能であり、前記データトラ ックの各々について、m(mは正の整数で、m≤n)相 分のサーボ情報を生成するように前記非磁性領域が形成 されている請求項1~4のいずれかに記載の磁気記録媒 30 体。

【請求項6】 前記非磁性領域が、磁気ヘッドの位置誤 差を示す位置誤差信号を前記データトラックの各々につ いて複数個生成するように形成されている請求項1~4 のいずれかに記載の磁気記録媒体。

【請求項7】 前記データトラックの各々について、複 数の前記位置誤差信号の位相が互いにずれて生成される 請求項6に記載の磁気記録媒体。

【請求項8】 前記非磁性領域の前記データトラック方 向の長さが、前記データトラックに直交する方向に沿っ 40 て変化している請求項1~7のいずれかに記載の磁気記 録媒体。

【請求項9】 前記データトラック方向に互いに隣接す る前記非磁性領域が、互いに連結されている請求項3~ 8のいずれかに記載の磁気記録媒体。

前記非磁性領域の前記データトラック 【請求項10】 に直交する方向の長さが、前記データトラックのピッチ よりも大きい請求項1~9のいずれかに記載の磁気記録 媒体。

記録される同期用情報領域と、アドレスを示す情報が記 録されるアドレス用情報領域と、磁気ヘッドの前記デー タトラックへの追従を制御する情報が記録される追従制 御用情報領域とを含んでおり、前記非磁性領域の間の領 域に磁気的に記録される情報が、前記追従用制御情報で ある請求項1~10のいずれかに記載の磁気記録媒体。

【請求項12】 前記同期用情報および前記アドレス用 情報の少なくとも一方が、前記磁性膜に形成された第2 の非磁性領域によって記録されている請求項11に記載 の磁気記録媒体。

【請求項13】 前記第2の非磁性領域が、前記磁性膜 に形成された透孔により形成されている請求項12に記 載の磁気記録媒体。

【請求項14】 前記データトラックのピッチが 1μ m 以下である請求項1~13のいずれかに記載の磁気記録

【請求項15】 位置決めの基準となる外部から観察可 能な位置決め用マークを備えている請求項1~14のい ずれかに記載の磁気記録媒体。

【請求項16】 請求項1~15のいずれかに記載の磁 気記録媒体と、当該磁気記録媒体を固定して回転せしめ られるスピンドルと、前記磁気記録媒体にデータを記録 し且つ記録されたデータを再生する磁気ヘッドとを備え てなることを特徴とする磁気記録装置。

【請求項17】 前記磁気記録媒体が、前記サーボ情報 を磁気的に記録した磁気信号領域を前記非磁性領域の間 の領域に備えている請求項16に記載の磁気記録装置。

【請求項18】 前記サーボ情報が、前記非磁性領域に よって形成された前記磁気信号領域のエッジを利用して 再生される請求項17に記載の磁気記録装置。

【請求項19】 前記磁気記録媒体の前記データトラッ ク方向に互いに隣接する前記非磁性領域および前記磁気 信号領域が、それぞれ互いに連結されている請求項16 ~18のいずれかに記載の磁気記録装置。

【請求項20】 前記位置決め用マークを有する前記磁 気記録媒体を複数個備えており、それら磁気記録媒体 は、前記位置決め用マークを利用してスピンドルに整合 して固定されている請求項16~19のいずれかに記載 の磁気記録装置。

【請求項21】 前記磁気記録媒体を複数個備えてお り、さらに、それら磁気記録媒体の各々の前記非磁性領 域の間の位置ずれを補正すべく、それら磁気記録媒体の 各々について設けられた前記磁気ヘッドを前記データト ラックに直交する方向に微動させる微動用アクチュエー 夕を備えている請求項16~20のいずれかに記載の磁 気記録装置。

【請求項22】 請求項16に記載の磁気記録装置の製 法であって、

光リソグラフィーおよびエッチング技術を用いて請求項 【請求項11】 前記サーボ情報領域が、同期用情報が 50 1~15のいずれかに記載の磁気記録媒体を作製する第 3

1工程と、

前記磁気記録媒体を前記スピンドルおよび前記磁気ヘッドと共に組み立てる第2工程と、

前記データトラックのピッチよりも大きいトラック幅を持つ書き込み用磁気ヘッドを用いて、前記磁気記録媒体の磁性膜に磁界を印加し、前記サーボ情報領域に前記サーボ情報を書き込む第3工程とを備えてなることを特徴とする磁気記録装置の製法。

【請求項23】 前記サーボ情報を書き込む工程が、一様磁界を印加して前記磁性膜の全面の情報を消去する工 10程と、消去後の前記磁性膜から発生する磁束を利用して前記非磁性領域の位置を検知しながら前記サーボ情報を前記磁性膜に書き込む工程とを含んでいる請求項22に記載の製法。

【請求項24】 前記サーボ情報を書き込む工程が、前記非磁性領域の位置を検知しながら前記サーボ情報を前記磁性膜に書き込む工程を含み、前記磁性膜の全面の情報を消去する工程を含んでいない請求項22に記載の製法

【請求項25】 前記サーボ情報を書き込む工程が、前 20 記磁性膜にバースト状磁気信号を印加して行なわれる請 求項22~24のいずれかに記載の製法。

【請求項26】 前記サーボ情報が、前記データトラック方向の前記非磁性領域の配置状況に同期して書き込まれる請求項22~25のいずれかに記載の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、磁気記録媒体および磁気記録装置およびその製法に関し、さらに詳しく言えば、データ面にサーボ情報が書き込まれた磁気記録媒体 30 と、その磁気記録媒体を用いて構成される、優れたトラック追従精度を持つ磁気記録装置およびその製法に関する。

[0002]

【従来の技術】いわゆる「データ面サーボ」方式の磁気ディスク装置は、磁気ヘッドを磁気ディスクの所望データトラックに追従させるためのサーボ情報を磁気ディスクのデータ面に書き込んだものである。この方式に用いる磁気ディスクでは、そのデータ面に、サーボ情報を記録する複数のサーボセクタとデータを記録する複数のデ 40 ータセクタとが交互に配置されている(例えば、特公昭55-20302号公報参照)。

【0003】従来のこの種磁気ディスク装置では、磁気ディスクへのサーボ情報の記録すなわち「物理フォーマット」は、磁気ディスク、スピンドル、磁気ヘッド等の各構成要素を組み立てた後にサーボトラック・ライタ(STW)を用いて行なわれる。すなわち、磁気ディスクを固定したスピンドルを回転させ、その状態で外部より位置を測定しながら磁気ディスクのデータ面に、書き

込み用磁気ヘッドでサーボ情報を書き込む。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】前記従来のフォーマット方法では、サーボ情報の書き込み作業が比較的容易である反面、サーボ情報の書き込み精度が磁気ディスク装置自体の持つ機械的精度および特性に依存するため、書き込み精度に限界があるという問題がある。この問題を図17を用いて説明する。

【0005】図17は、磁気ディスクのあるデータトラックに属する2つのサーボセクタ間に生じるトラック中心線(目標位置)のずれを模式的に示している。図15において、k番サーボセクタのトラック中心線111の位置は、その中心線111の両側に千鳥状に配置された一対の磁気信号領域101aにより規定される。同様に、(k+x)番サーボセクタのトラック中心線112の位置は、その中心線112の両側に千鳥状に配置された一対の磁気信号領域101bにより規定される。データ記録/再生用の磁気へッドは、一対の磁気信号領域101aまたは101bに記録されたサーボ情報(トラック追従情報)を読み出して中心線111または112上に位置決めされ、中心線111または112に追従する。

【0006】図15に示すように、k番セクタのトラック中心線111と(k+x)番セクタのトラック中心線112との間には、偏差eが生じている。したがって、k番セクタのサーボ情報により位置決めされる場合と(k+x)番セクタのサーボ情報により位置決めされる場合とで、磁気ヘッドの目標位置にずれが生じる。

【0007】前記偏差 e は、磁気信号領域101aおよび101bを書き込む際に、磁気ディスクの回転機構や磁気ヘッドの移動機構の微小振動あるいは偏心などにより生じるものである。このため、前記の物理フォーマット方法を採用する限り、サーボ情報の書き込み精度をその磁気ディスク装置の機械的精度以上に向上することはできない。

【0008】目標位置の変動は、磁気記録の特性や誤差などによっても生じる。例えば、磁気ヘッドによって磁性膜に形成される磁気信号領域101aおよび101bのエッジ102aおよび102bは、磁性膜内の粒界構造などに起因して必ずしも直線的にはならず、多少なりとも凹凸が存在する。このため、前述のように、エッジ102aおよび102bを検知して磁気ヘッドが追従する場合、その追従は不正確となりやすい。

【0009】さらに、何らかの原因で磁気信号領域10 1 aまたは101bのエッジ102aおよび102b に、図15のような磁気信号領域の突出部103が形成 されることもある。この場合、この突出部103によっ ても目標位置が変動し、磁気ヘッドの追従が不正確となる

【0010】以上のように、従来の磁気ディスク装置で 50 は、サーボ情報の書き込み精度を現状よりも向上するこ とが困難であるという問題がある。

【0011】そこで、この発明の目的は、現状より高い 精度でサーボ情報を書き込むことができる磁気記録媒体 を提供することにある。

【0012】この発明の他の目的は、磁気ヘッドの追従 精度が従来より良好な磁気記録装置およびその製法を提 供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】

(1) この発明の磁気記録媒体は、基材上に形成され 10 た磁性膜を備え、その磁性膜には複数のデータトラックと、サーボ情報が記録されるサーボ情報領域と、データが磁気的に記録されるデータ領域とが形成されている磁気記録媒体において、前記サーボ情報領域が、前記データトラックに直交する方向に間隔をおいて配置された複数の非磁性領域を含んでおり、しかも、それら非磁性領域の間の領域には、前記非磁性領域に到達するように前記サーボ情報を磁気的に記録することが可能であることを特徴とする。

【0014】前記非磁性領域は、好ましくは、前記磁性 20 膜に形成された透孔または窪みにより形成される。

【0015】好ましくは、前記非磁性領域の列が前記データトラック方向に複数列配置され、前記データトラックの各々について、前記列にそれぞれ属する複数の前記非磁性領域が前記データトラック方向に千鳥状に配置される。

【0016】好ましくは、前記非磁性領域の列が前記データトラック方向に複数列配置され、前記非磁性領域の間の領域に磁気的に記録された前記サーボ情報により、前記データトラックの各々について、位相が異なる複数 30の磁気ヘッドの位置誤差信号を生成可能とする。

【0017】前記サーボ情報領域が、n(nは正の整数)相のサーボ情報を記録可能である場合、前記データトラックの各々について、m(mは正の整数で、m≦n)相分のサーボ情報を生成するように前記非磁性領域が形成されているのが好ましい。前記非磁性領域は、磁気ヘッドの位置誤差を示す位置誤差信号を前記データトラックの各々について複数個生成するように形成されていてもよい。この場合、前記データトラックの各々について、複数の前記位置誤差信号の位相が互いにずれて生 40成されるのが好ましい。

【0018】前記非磁性領域の前記データトラック方向の長さは、前記データトラックに直交する方向に沿って変化していても、変化していなくてもよい。変化している場合、その長さの変化に基づいて磁気ヘッドの位置誤差信号を生成することが可能である。

【0019】前記データトラック方向に互いに隣接する 前記非磁性領域は、互いに独立していてもよいし、互い に連結されていてもよい。互いに連結されている場合、 前記サーボ情報を書き込む際に前記非磁性領域を検知す 50 ることが不要であるという利点がある。

【0020】前記非磁性領域の前記データトラックに直交する方向の長さは、前記データトラックのピッチよりも大きくすることができる。この場合、前記非磁性領域の前記長さに依存することなく、前記データトラックのピッチを小さくすることが可能となる。

【0021】前記サーボ情報領域は通常、同期用情報が記録される同期用情報領域と、アドレスを示す情報が記録されるアドレス用情報領域と、磁気ヘッドの前記データトラックへの追従を制御する情報が記録される追従制御用情報領域とを含んでいる。この場合、前記非磁性領域の間の領域に磁気的に記録される情報を、前記追従用制御情報とするのが好ましい。

【0022】この場合、前記同期用情報および前記アドレス用情報の少なくとも一方が、前記磁性膜に形成された第2の非磁性領域によって記録されているのが好ましい。前記同期用情報や前記アドレス用情報を磁気的に書き込むことが不要となる。

【0023】前記第2の非磁性領域は、前記磁性膜に形成された透孔により形成されるのが好ましい。前記第2の非磁性領域を前記非磁性領域と同じ工程で形成することができる。

【0024】前記データトラックのピッチは、 1μ m以下とするのが好ましい。

【0025】位置決めの基準となる外部から観察可能な位置決め用マークを備えているのが好ましい。この磁気記録媒体を複数個スピンドルに固定する際に、それらの位置合わせが容易となる。

【0026】(2) この発明の磁気記録装置は、前記(1)に記載の磁気記録媒体のいずれかと、当該磁気記録媒体を固定して回転せしめられるスピンドルと、前記磁気記録媒体にデータを記録し且つ記録されたデータを再生する磁気ヘッドとを備えてなることを特徴とする。

【0027】前記磁気記録媒体は、前記サーボ情報を磁気的に記録した磁気信号領域を前記非磁性領域の間の領域に備えているのが好ましい。この場合、前記サーボ情報は、前記非磁性領域によって形成された前記磁気信号領域のエッジを利用して再生されるのが好ましい。

【0028】前記磁気記録媒体の前記データトラック方向に互いに隣接する前記非磁性領域および前記磁気信号領域は、それぞれ互いに連結されていても独立していてもよいが、連結されているのが好ましい。連結されていると、前記サーボ情報を書き込む際に、前記非磁性領域の位置を検知することが不要となる。

【0029】前記磁気記録媒体を複数個備えており、それら磁気記録媒体が位置決め用マークを有している場合、それら磁気記録媒体は、前記位置決め用マークを利用して前記スピンドルに整合して固定されているのが好ましい。

【0030】前記磁気記録媒体を複数個備えている場

合、それら磁気記録媒体の各々の前記非磁性領域の間の 位置ずれを補正すべく、それら磁気記録媒体の各々につ いて設けられた前記磁気ヘッドを前記データトラックに 直交する方向に微動させる微動用アクチュエータを備え ているのが好ましい。複数の前記磁気記録媒体の固定位 置が整合していなくても、その位置ずれを容易に補正す ることができる。

【0031】(3) この発明の磁気記録装置の製法は、前記(2)に記載の磁気記録装置の製法であって、光リソグラフィーおよびエッチング技術を用いて前記(1)に記載のいずれかの磁気記録媒体を作製する第1工程と、前記磁気記録媒体を前記スピンドルおよび前記磁気ヘッドと共に組み立てる第2工程と、前記データトラックのピッチよりも大きいトラック幅を持つ書き込み用磁気ヘッドを用いて、前記磁気記録媒体の磁性膜に磁界を印加し、前記サーボ情報領域に前記サーボ情報を書き込む第3工程とを備えてなることを特徴とする。

【0032】前記サーボ情報を書き込む工程は、好ましくは、一様磁界を印加して前記磁性膜の全面の情報を消去する工程と、消去後の前記磁性膜から発生する磁束を 20利用して前記非磁性領域の位置を検知しながら前記サーボ情報を前記磁性膜に書き込む工程とを含む。

【0033】他方、前記サーボ情報を書き込む工程は、前記非磁性領域の位置を検知しながら前記サーボ情報を前記磁性膜に書き込む工程を含み、前記磁性膜の全面の情報を消去する工程を含んでいなくてもよい。

【0034】前記サーボ情報を書き込む工程は、前記磁性膜にバースト状磁気信号を印加して行なわれるのが好ましい。

【0035】前記サーボ情報は、前記データトラック方 30 向の前記非磁性領域の配置状況に同期して書き込まれる のが好ましい。

[0036]

【作用】この発明の磁気記録媒体では、サーボ情報が磁気的に記録される領域のエッジが非磁性領域によって形成されるので、その非磁性領域を所望形状に形成すれば、前記エッジをサーボ情報の読み出しに適した形状にすることができ、また前記エッジに磁気的な突起が生じることもない。したがって、前記エッジを用いて前記サーボ情報を読み取って、選択された前記データトラック40上にデータ記録/再生用の磁気ヘッドを位置決めするようにすれば、その位置決めおよび追従は極めて正確なものになる。

【0037】また、前記非磁性領域は、例えば、高精度に非磁性領域のパターンを形成したマスクを用いて磁性膜に転写することにより、極めて高精度に形成することができる。その結果、磁気記録装置の機械的精度および特性に依存せずに、極めて高い精度でサーボ情報を書き込むことが可能である。

【0038】この発明の磁気記録装置は、極めて高い精 50

度でサーボ情報が書き込まれた磁気記録媒体を備えているので、所望データトラック上にへの磁気ヘッドの位置 決めおよびその追従は極めて正確なものになる。その結 果、トラック追従精度を従来よりも大幅に向上させるこ とができる。

【0039】この発明の磁気記録装置の製法では、光リソグラフィーおよびエッチング技術を用いて前記磁気記録媒体を作製した後、前記データトラックのピッチよりも大きいトラック幅を持つ書き込み用磁気ヘッドを用いて前記サーボ情報を書き込むので、前記磁気記録装置を容易に製造することができる。

[0040]

【実施例】以下、添付図面に基づいてこの発明の実施例 を説明する。

【0041】 [磁気記録媒体の第1実施例] 図1、2および6は、この発明の磁気記録媒体の第1実施例を示す。図6に示すように、この磁気ディスク1のデータ記録用の磁性膜のデータ面には、同心円状に複数のデータトラックが形成されている。このデータ面は、等間隔に形成された複数のデータセクタ2に対割されており、各データセクタ2に隣接してサーボセクタ3が形成されている。すなわち、データ面には、データトラックに沿ってデータセクタ2とサーボセクタ3とが交互に配置されている。各サーボセクタ3には、データトラック毎にサーボ情報領域10が形成されている。

【0042】図6では、簡単化するため、n番データトラック4と(n+x)番データトラックのみが描かれ、他のデータトラックは省略されている。n番トラック4の各データセクタ2に関するサーボ情報は、それらデータセクタ2に隣接するn番トラック4の各サーボ情報領域10に書き込まれている。(n+x)番データトラックについても同様である。

【0043】サーボ情報領域10に2相あるいはそれ以上の多相のサーボ情報が記録される場合は、データトラックの各々に属するすべてのサーボセクタ3にサーボ情報領域10を設けなくてもよい。例えば、n番トラック4については、そのトラック4に沿う複数のサーボセクタ3に1個おきにサーボ情報領域10を設け、(n+x)番トラック5については、n番トラック4のサーボ情報領域10が設けられていないサーボセクタ3に、1個おきにサーボ情報領域10を設けてもよい。

【0044】図1(a)は図6のサーボセクタ3のサーボ情報領域10の全体構成を示し、図1(b)および図1(c)は図1(a)のA-A線に沿った断面を示す。【0045】図1(a)に示すように、サーボ情報領域10は、同期用情報が記録される同期用情報領域11と、そのセクタのアドレスを示す情報が記録されるアドレス用情報領域12と、データ記録/再生用磁気ヘッドのデータトラックへの位置決めおよび追従を制御する情報が記録されるアドルが記録されるアドルが記録される。

50 報が記録される追従制御用情報領域13とから構成され

ている。16は、当該サーボ情報領域10に隣接するデ ータセクタ2のデータトラックの中心線を示す。

【0046】この実施例では、追従制御用情報は、デー タトラック幅方向(換言すれば、データトラックに直交 する方向) に等間隔で磁性膜下に形成された複数の矩形 のピット14と、隣接するピット14の間で磁性膜下に 形成された矩形の磁気信号領域15とにより記録されて いる。ここでは、ピット14と磁気信号領域15の列は データトラック幅方向に2列配置されており、第1列1 してデータトラック幅方向にずれている。

【0047】各ピット14は、図1(b)に示すような 矩形断面、あるいは図1(c)に示すような台形断面を 持つ。すなわち、この磁気ディスクは、基板Sとその上 に形成された磁性膜 Fとを備えて構成され、各ピット1 4 が形成されている箇所では磁性膜Fおよび基板Sが選 択的に除去されている。各ピット14の底部は、磁性膜 Fを貫通して基板Sの内部まで達している。このため、 ピット14が形成されている箇所は非磁性領域となって いる。ピット14の深さは、その箇所が非磁性領域とな 20 化する。よって、位置誤差信号が常に0になるようにフ れば足り、例えば50nm以上とする。

【0048】各磁気信号領域15は、隣接するピット1 4の間の領域に形成されており、そのトラック方向の長 さはピット14のそれよりも短くなっている。各磁気信 号領域15には、数kHz~数MHzの周波数のバース ト状信号が磁気的に書き込まれている。

【0049】図2に詳細に示すように、第1列13aお よび第2列13bの各ピット14の幅(データトラック 幅方向の長さ)はいずれもPwであり、データトラック のピッチはTpである。ここでは、トラックピッチTp 30 はピット幅Pwの(1/2)に等しい。第1列13aの ピット14および磁気信号領域15は、第2列13bの ピット14および磁気信号領域15に対して、データト ラック幅方向(上下方向)にトラックピッチTpの(1 /2) すなわちピット幅Pwだけずれて配置されてい る。したがって、第1列13aの各磁気信号領域15 は、第2列13bの隣接する2つの磁気信号領域15の 間に位置している。

【0050】この実施例では、各磁気信号領域15のト ラック方向の幅を各ピット14のトラック方向の幅より 40 に小さくなっていた。また、トラック幅方向の磁気信号 も狭くしているが、これは再生時に情報を検出しやすく なるからである。

【0051】同期用情報は、図1(a)に示すように、 データトラック幅方向に延びる2本の溝17により記録 されている。アドレス用情報は、データトラック幅方向 に延びる長さの異なる3本の溝18により記録されてい る。これらの溝17および18は、ピット14と同様 に、図1(b) または図1(c) に示す断面を持つ。こ れらの溝17および18の深さも、例えば50nm以上 とする。なお、溝17および18を形成せずに、磁性膜 50 列23bのピット24および磁気信号領域25に加え、

Fに磁気信号を記録して溝17および18と同様のパタ ーンの磁気信号領域を形成してもよい。

【0052】磁気ヘッドの追従制御用情報は、各データ トラックの中心線16に対して千鳥状に配置された、第 1列13aの1つの磁気信号領域15と第2列13bの 1つの磁気信号領域15との組が提供する。すなわち、 図2に示すように、第1列13aの磁気信号領域15の 下側エッジ15aと第2列13bの磁気信号領域15の 上側エッジ15aとが、当該データトラックのトラック 3 a の各ピット14は第2列13bの各ピット14に対 10 中心線16の位置を規定する。データ記録/再生用の磁 気ヘッドは、これら両エッジ15aを基準として当該デ ータトラック上に位置決めされ、当該データトラックに 追従する。

> 【0053】この実施例では、磁気ヘッドの位置誤差信 号は図2に示す波形19を持つ。図2より分かるよう に、磁気ヘッドがデータトラック中心線16上に正確に 位置していれば、位置誤差信号は0を示し、磁気ヘッド がデータトラック幅方向(上方または下方)にずれる と、それに伴って位置誤差信号は+または-の方向に変 ィードバック制御すれば、磁気ヘッドをデータトラック 中心線16上に正確に位置決めして追従させることがで きる。

> 【0054】この磁気ディスクでは、後述のように、2 つの列13aおよび13bに属するピット14が光リソ グラフィーおよびエッチング技術により形成されるの で、ピット14と同様のパターンを磁気記録で形成する 従来の精度に比べて、ピット14の形状ならびに配置の 精度は極めて高い。各磁気信号領域15の上下両エッジ 15 a は、ピット14の上または下のエッジ14 a によ って形成されるため、極めて正確にトラック中心線16 に平行な直線状になっており、しかも、従来のような磁 性膜Fの磁化の不規則性に起因する凹凸や磁化領域の突 出部が存在する恐れもない。このため、磁気ヘッドはデ ータトラック中心線16上により正確に位置決めされる ことが可能となる。

> 【0055】この点を実験により確認した結果、位置誤 差信号に含まれる、機械的特性などに起因する数kHz ~十数kHzの成分の振れが、従来の場合に比べて格段 領域のエッジの変動がなくなっていた。

> 【0056】ピット14の上下両エッジ14aの形状 は、磁気信号領域15を区画するため、正確に直線状で あることが必要であるが、ピット14の左右両エッジ1 4 b の形状は任意である。また、磁気信号領域15の左 右両エッジ15bの形状も任意である。

> 【0057】 [磁気記録媒体の第2実施例] 図3は、こ の発明の磁気記録媒体の第2実施例を示す。この磁気デ ィスクでは、第1実施例と同じ第1列23aおよび第2

これと同じパターンを持つ第3列23cおよび第4列23dのピット34および磁気信号領域35が、追従制御用情報領域23に配置されている。第3列23cおよび第4列23dのピット34および磁気信号領域35は、第1列23aおよび第2列23bのピット34および磁気信号領域35に対して、データトラック幅方向にトラックピッチTpの(1/4)(ピット幅Pwの(1/2))だけずれて配置されている。

【0058】サーボ情報領域10の他の領域すなわち、同期用情報領域11とアドレス用情報領域12の構成は、図示していないが、第1実施例の場合と同じである。

【0059】図3のn番データトラックの中心線16は、千鳥状に配置された、第1列23aおよび第2列23bの磁気信号領域25の上下両エッジ25aによって規定される。この場合、第3列23cおよび第4列23dの磁気信号領域25は使用されない。データトラックが、図3のn'番データトラックのように、n番トラックに対して上方にトラックピッチTpの(1/4)だけずれて形成されている場合は、第1列23aおよび第220列23bの磁気信号領域25に代えて、第3列23cおよび第4列23dの磁気信号領域25を使用すればよい。

【0060】 このように、第2実施例の磁気ディスクでは、第1列23 a および第2列23 b 、あるいは第3列23 c および第4列23 d の磁気信号領域25 を選択して使用することができる利点がある。

【0061】この磁気ディスクでは、磁気信号領域25または35によって位置誤差信号波形27aまたは27bが得られる。波形27aおよび27bはいずれも波形 3017と同じであり、磁気ヘッドがデータトラック中心線16上に正確に位置していれば位置誤差信号は0を示し、磁気ヘッドがデータトラック幅方向にずれると、それに伴って位置誤差信号は+または-の方向に変化する。磁気ヘッドの位置は、いずれかの位置誤差信号が常に0になるようにフィードバック制御される。

【0062】この磁気ディスクでは、磁気信号領域25 および35の両方を使用して磁気ヘッドの位置決めを行なってもよい。この場合、磁気信号領域25 および35 によって、2つの位置誤差信号波形27 a および27 b が同時に得られる。波形27 a および27 b は、トラックピッチTpの(1/4)だけ互いに位相がずれているため、位相が90°だけずれた「2相」の位置誤差信号が得られることになる。この場合、データトラックの各々に属するすべてのサーボセクタ3にサーボ情報領域10を設けなくてもよいという利点が生じる。

【0063】位置誤差信号波形27b(27a)は、位置誤差信号波形27a(27b)の線形性補償用として使用してもよい。

【0064】 [磁気記録媒体の第3実施例] 図4は、こ 50 実施例と同様に、データトラックの位置に応じて、各列

の発明の磁気記録媒体の第3実施例を示す。この磁気ディスクでは、追従制御用情報領域43に、第1実施例のピット14および磁気信号領域15と同じパターンを持つ第1列〜第6列のピット44および磁気信号領域45が形成されている。これらのピットの幅PwはトラックピッチTpの(1/2)である。隣接する各列のピットおよび磁気信号領域は、データトラック幅方向にトラックピッチTpの(1/6)だけ互いにずれている。図4では、第1列43a、第2列43b、第3列43cおよび第4列43dのピット44および磁気信号領域45のみが描かれており、第5列および第6列のピット44および磁気信号領域45のよび磁気信号領域45は省略されている。

【0065】図4のn1番データトラックの中心線16 の位置は、第1列43aの磁気信号領域45の上側エッジ45aと第4列43dの磁気信号領域45の下側エッジ45aによって規定される。n1番データトラックに対してトラックピッチTpの(1/6)だけ下方にずれているn2番データトラックの中心線16の位置は、第2列43bの磁気信号領域45の上側エッジと図示しない第5列の磁気信号領域25の下側エッジとでよって規定される。n2番データトラックに対してトラックピッチTpの(1/6)だけ下方にずれているn3番データトラックの中心線16の位置は、第3列43cの磁気信号領域45の下側エッジと図示しない第6列の磁気信号領域25の上側エッジによって規定される。

【0066】n4番データトラックと図示しないn5番 およびn6番データトラックについても、これと同様で ある。すなわち、n4番データトラックの中心線16の 位置は、第1列43aの磁気信号領域45の下側エッジ 45aと第4列43dの磁気信号領域45の上側エッジ 45aによって規定される。n4番データトラックに対 してトラックピッチTpの(1/6)だけ下方にずれて いるn5番データトラックの中心線(図示せず)の位置 は、第2列43bの図示しない磁気信号領域45の下側 エッジと図示しない第5列の磁気信号領域25の上側エ ッジによって規定される。n5番データトラックに対し てトラックピッチTpの(1/6)だけ下方にずれてい るn6番データトラックの中心線(図示せず)の位置 は、第3列43cの図示しない磁気信号領域45の下側 40 エッジと図示しない第6列の磁気信号領域25の上側エ ッジによって規定される。

【0067】したがって、磁気ヘッドをn1番トラック上に位置決めしたい場合は、第1列43aと第4列43dのピット44と磁気信号領域45の組み合わせを使用すればよい。n2番,n3番,n4番,n5番(図示せず)およびn6番(図示せず)の各データトラック上に位置決めしたい場合は、同様に、適当な2つの列のピット44と磁気信号領域45の組み合わせを使用すればよい。このように、第3実施例の磁気ディスクでも、第2

30

14

の磁気信号領域45を選択して使用することができる。 【0068】この第3実施例の磁気ディスクでは、各列 の磁気信号領域45によって、6つの位置誤差信号波形 が得られる。図4には、n1番, n2番およびn3番の データトラックに関する位置誤差信号波形 47 a, 47 bおよび47cが描かれているが、n4番、n5番およ びn6番のデータトラックに関する位置誤差信号も同様 の波形を持つ。磁気ヘッドの位置は、いずれかの位置誤 差信号が常に0になるようにフィードバック制御され る。

【0069】6列の磁気信号領域45のすべてを使用し て磁気ヘッドの位置決めを行なってもよい。この場合、 図4のような6つの位置誤差信号波形が同時に得られ る。これらの波形は、いずれも第1実施例の位置誤差信 号波形17と同じ形状を持つが、波形47a, 47bお よび47cで示しているように、トラックピッチTpの (1/6) だけ互いに位相がずれているため、トラック 幅方向には位相が60°だけずれた「6相」の位置誤差 信号が得られる。

【0070】前述の第2実施例およびこの第3実施例か 20 する際には、ピット64の長さがL1であると認識す ら分かるように、この発明の磁気記録媒体では、データ トラック幅方向に並列されたピットと磁気信号領域から なる列を適当数、データトラック方向に配置することに より、図3のデータトラックnおよびn'、図4のデー タトラック n 1, n 2, n 3, ・・・のように、トラッ クピッチTpをピット幅Pwより小さく設定しても、ピ ット幅PWより大きい場合と同様の位置誤差信号が得ら れる。したがって、トラックピッチTpをピットの形成 精度の限界まで小さくしても、磁気ヘッドを正確に位置 決めおよび追従させることができるという利点がある。 【0071】[磁気記録媒体の第4実施例]図5は、こ の発明の磁気記録媒体の第4実施例を示す。この磁気デ ィスクは、第3実施例の各データトラックを規定する、 データトラック方向(図では左右方向)に並んだ6個の ピット44同士および6個の磁気信号領域45同士を、 それぞれ互いに連結したものに相当する。

【0072】第3実施例の6列のピットは、トラック方 向に沿うピットエッジが直線的になっていれば、トラッ ク幅方向に沿うエッジはいかなる形状でもよい。この磁 気ディスクは、この点を考慮し、追従制御用情報領域 5 40 の磁気記録装置は、図 8 (a)に示すように、4枚のこ 3 に、各列のピット同士をトラック方向に連結して単一 のピット54を形成したものである。それに対応して、 各列の磁気信号領域もトラック方向に連結され、単一の 磁気信号領域55となっている。したがって、磁気信号 領域55は、隣接するピット54間の領域全体に分布し ている。

【0073】この磁気ディスクでは、磁気信号領域55 へのバースト信号パターンの書き込みの際に、第1~第 3 実施例のように、各列のピットの位置を検知する必要 がなく、ピット54とほぼ同じ幅でトラック方向に一様 50

に書き込むことができるため、磁気信号領域550形成 が容易であるという利点がある。

【0074】 [磁気記録媒体の第5実施例] 図7は、こ の発明の磁気記録媒体の第5実施例を示す。この磁気デ ィスクは、追従制御用情報領域63に、データトラック の位置に応じてデータトラック方向の長さが変化するピ ット64を形成し、その周囲に磁気信号領域65を形成 したものである。図7(a)に示すように、ピット64 は、平面形状が直角三角形であり、直角を挟む2辺をデ 10 ータトラック方向およびデータトラック幅方向にそれぞ れ平行に形成されている。ピット64は、データトラッ ク幅方向にその1つの頂点を直角の頂点に接触させて複 数個、配置されている。磁気信号領域65は、それらピ ット64の列の周囲に一定の幅でデータトラック幅方向 に延びている。

【0075】 n1番データトラック上では、ピット64 の長さはL1であり、n2番データトラック上ではL2 であり、n3番データトラック上ではL3である。した がって、磁気ヘッドは、n1番データトラック上を通過 る。同様に、 n 2 番および n 3 番データトラック上を通 過する際は、それぞれL2およびL3と認識する。

【0076】磁気ディスクは定速回転しているから、図 7 (b) に示すように、n 1 番トラック上のピット通過 時間はt1、n2番トラック上の通過時間はt2、n3 番トラック上の通過時間はt3となり、ピット64の長 さに応じて順に短くなる。この変化は線形であり、その 変化率はピット64の斜辺部分の傾斜角度に依存する。 そこで、これら通過時間を検知してそれに応じた位置誤 差信号波形が得られるようにすれば、磁気ヘッドを任意 のデータトラック上に位置決めし、当該データトラック に追従させることができる。

【0077】この実施例では、ピット64の長さすなわ ち通過時間の変化に基づいて磁気ヘッドの位置誤差を検 知するので、その通過時間を示す信号の時間分解能の限 界まで、トラック n 1, n 2, n 3・・・の間隔を狭め ることが可能となる。

【0078】 [磁気記録装置の第1実施例] 図8は、こ の発明の磁気記録装置の第1実施例を模式的に示す。こ の発明の磁気ディスク71a,71b,71cおよび7 1 dを間隔をおいてスピンドル76に積層・固定してな るものである。これら以外の構成要素、すなわち、スピ ンドル76を回転させる回転手段、各磁気ディスク71 a, 71b, 71cおよび71dの各データ面に対向し て設けられるデータ記録/再生用の磁気ヘッド、磁気へ ッドを各磁気ディスク71a,71b,71cおよび7 1 d の半径方向に移動させて所定のデータトラック上に 位置決めする磁気ヘッド移動手段、各磁気ディスク71 a, 71b, 71cおよび71dにデータを記録する記 録信号と、各磁気ディスク71a,71b,71cおよび71dに記録されているデータを再生する再生信号とを処理する記録/再生信号処理系、これらの要素を収容するケーシングなどは、従来のものを使用できるので、ここでは省略している。

1.5

【0079】各磁気ディスク71a,71b,71cおよび71dの表面には、それぞれ位置決めマーク72a,72b,72cおよび72dが形成されている。これらのマーク72a,72b,72cおよび71dの10中心に対して同じ位置にある。マーク72a,72b,72cおよび72dは、いずれも図8(b)に示すような上字型の平面形状を持つピットであり、データトラック方向のエッジ73とデータトラック幅方向のエッジ74とが互いに直交している。エッジ73はデータトラックの方向に、エッジ74はデータトラック幅方向にそれぞれ平行である。

【0080】磁気ディスク71a,71b,71cおよび71dをスピンドル76に固定する場合、各磁気ディスク71a,71b,71cおよび71dのサーボ情報 20 領域には予め、前述した第1~第5実施例の磁気ディスクのようなピットが形成されているため、積層された磁気ディスク71a,71b,71cおよび71d相互間でデータトラックの中心が一致しない「偏心」の問題や回転の位相が一致しない「位相ずれ」の問題が生じやすい。しかし、位置決めマーク72a,72b,72cおよび72dによりそのトラック方向とトラック幅方向とが明示されているので、顕微鏡75を用いてマーク72a,72b,72cおよび72dを監視しながら、それらのエッジ73および74が互いに一致するように固定 30 すれば、前述の問題は解決される。

【0081】位置決めマーク72a,72b,72cおよび72dの形状や数などは、磁気ディスクの組込時の前述の問題を解決できるものであれば、任意に変更可能である。

【0082】 [磁気ディスク装置の第2実施例] 図9 Fを形成すは、この発明の磁気記録装置の第2実施例を模式的に示す。この磁気記録装置は、磁気ディスクに第1実施例の 磁気ディス たうな位置決めマークを形成せず、それに代えて、前述 されて、磁の偏心や位相ずれの問題を補正する手段を磁気ディスク 40 プS4)。とは別個に設けたものである。 【0089

【0083】この磁気記録装置は、第1実施例の磁気記録装置と同様に、4枚のこの発明の磁気ディスク81 a,81b,81cおよび81dを間隔をおいてスピンドル86に積層・固定してなるものである。各磁気ディスク81a,81b,81cおよび81dの各データ面に対向して、データ記録/再生用の磁気ヘッド82a,82b,82cおよび82dの支持部材には、それぞれ、磁気ヘッド82a,82b,

82cおよび82dを微小移動させるため、ピエソ抵抗素子などからなる微動アクチュエータ83a,83b,83cおよび83dがそれぞれ設けられている。磁気ヘッド82a,82b,82cおよび82dは、ボイスコイルモータなどからなる粗動アクチュエータ84により一体的に移動され、磁気ディスク81a,81b,81cおよび81dの所定のデータトラック上にアクセスされる。その他の構成は、図8の第1実施例と同じである。

【0084】この実施例では、各磁気ディスク81a,81b,81cおよび81dに記録されたサーボトラックが互いに偏心して固定されていても、また、固定の不具合により回転の位相ずれが存在していても、微動アクチュエータ83a,83b,83cおよび83dにより各磁気ヘッド毎に補正することができる。

【0085】 [磁気記録装置の製法の第1実施例] 図1 0 および図12は、この発明の磁気記録装置の製法の第1実施例を示す。図10に示すように、まず、従来方法により磁気ディスク用の基板S上にデータ記録用の磁性膜下を形成する(ステップS1)。他方、フォトレジストを塗布した基材にレーザ光を照射し、図2、図3または図4のパターンのピットが得られるようにパターンカッティングを行なった後、この基材を現像およびエッチングする。こうして、前記基材により、所定のピット・パターンを持つピット形成用マスクを作製する(ステップS2)。

【0086】次に、前記磁性膜Fの上にフォトレジストを塗布した後、前記マスクを使用して露光する。フォトレジストを現像した後、通常の方法で前記磁性膜Fをエッチングすると、磁性膜Fに前記ピット・パターンが転写された磁気ディスクが得られる(ステップS3)。その後、磁性膜Fからフォトレジストを除去する。

【0087】ここでは、ステップS1~S3で磁性膜Fにピット・パターンを転写しているが、同様のピット・パターンを有する基板Sを製作した後、その上に磁性膜Fを形成するようにしてもよい。

【0088】こうして得られたピット・パターン付きの磁気ディスクは、例えば図8のようにスピンドルに積層されて、磁気ヘッドなどと共に組み立てられる(ステップS4)。

【0089】次に、磁気ディスク装置の外部より、サーボ情報書き込み用磁気ヘッドにより、前記磁性膜下の全面のデータを直流(DC)消去法で消去する(ステップS5)。その後、磁気ディスク装置のデータ記録/再生用磁気ヘッドを用いて、同期用情報領域のピットを基準としてバースト信号のパターンを磁性膜下に磁気的に書き込み、磁気信号領域を形成する。こうして、サーボ情報の書き込みが終了する(ステップS6)。

【0090】以上の工程を図12を用いて詳細に説明す 50 ると、次の通りである。ここでは、前述した第1実施例

18

の磁気ディスク(図1および図2のピット・パターンを 持つ)を使用した場合について述べる。

【0091】ステップS3で、図1および図2のピット ・パターンを転写された磁性膜の各サーボ情報領域10 は、図12(a)のようになっている。すなわち、同期 用情報領域11には同期用情報を記録する溝17が、ア ドレス用情報領域12にはアドレス用情報を記録する溝 18が、追従制御用情報領域13にはピット14がそれ ぞれ記録されている。

【0092】ステップS4でスピンドルに磁気ヘッドな 10 どと共に組み立てられた磁気ディスクは、データトラッ クのピッチよりも幅の広いトラック幅を持つサーボ情報 書込み用の磁気ヘッド90により、その磁性膜が全面に わたって一方向に(データトラック方向に)直流消去法 で消去される。このステップにより磁性膜は一様に磁化 されるので、この時のトラック方向の磁化状態は図12 (b) のようになっている。図12(b) において、9 1は磁性膜Fから生じた磁束を示す。

【0093】磁束91を検知することにより、書込み用 の磁気ヘッド90で同期用情報領域11の溝17のエッ 20 る。 ジ部を認識することができる。そこで、この位置Aを基 準として距離L11だけ離れた位置と、そこからさらに 距離L12だけ離れた位置とに追従制御用情報領域13 のピット14が存在することが分かっているので、位置 Aから距離L11および距離L12だけ離れた箇所に、 それぞれバースト信号を所定パターンで磁気的に書き込 む。こうして、追従制御用情報領域13の各ピット14 間に、図1および図2に示すパターンを持つ磁気信号領 域15が形成される。

【0094】磁性膜下に予め溝17および18が形成さ 30 ターンで磁気的に書き込む(ステップS15)。 れていないで、同期用情報あるいはアドレス情報が磁気 的に記録される場合は、磁気信号領域15と同時にそれ らの情報も記録される。

【0095】 [磁気記録装置の製法の第2実施例] 図1 1は、この発明の磁気記録装置の製法の第2実施例を示 す。図10の第1実施例の製法では、基板上に形成され た磁性膜下にピット・パターンを転写しているが、この 製法では、光ディスクのように、基板にピット・パター ンを転写した後、その基板上に磁性膜Fを形成する。

テップS1')、その基板SにステップS2'で形成し たマスクからピット・パターンを転写する(ステップS 3')。これにより、基板Sの表面に図1(b)または 図1(c)に示すようなピットが形成される。その後、 基板Sのピットが形成されている面に磁性膜Fを形成す る (ステップS4')。これにより、磁性膜下には、基 板Sのピットを反映したピット・パターンが形成され る。

【0097】ここでは、ステップS1'~S3'で基板 Sにピット・パターンを転写しているが、同様のピット 50 ヘッド93をn1番データトラック上に位置決めし、追

・パターンを有する基板Sを製作した後、転写工程を経 ることなくその上に磁性膜Fを形成するようにしてもよ

【0098】次に、こうして得られたピット・パターン 付きの磁気ディスクを組み立て(ステップS5')た 後、磁性膜Fの全面のDC消去(ステップS6))、サ ーボ情報の書き込み(ステップS7)が行なわれる。 これらの工程は、図10の第1実施例の場合と同じであ

【0099】 [磁気記録装置の製法の第3実施例] 図1 3、図15および図16は、この発明の磁気記録装置の 製法の第3実施例を示す。図13に示すように、磁気デ ィスク用の基板S上にデータ記録用の磁性膜Fを形成す る工程(ステップS11)、所定のピット・パターンを 持つピット形成用マスクを作製する工程(ステップS1 2)、ピット・パターンが転写された磁性膜を得る工程 (ステップS13)、および、こうして得られたピット ・パターン付きの磁気ディスクを組み立てる工程(ステ ップS14)は、図10の第1実施例の場合と同じであ

【0100】ここでも、ステップS11~S13で磁性 膜Fにピット・パターンを転写しているが、同様のピッ ト・パターンを有する基板Sを製作した後、その上に磁 性膜Fを形成するようにしてもよい。

【0101】この第3実施例では、前記磁性膜下の全面 のデータを直流消去法で消去する工程(図10のステッ プS5と図11のステップS6')が存在しない。組み 立てられた磁気ディスクの磁性膜下に直ちに、サーボ情 報書き込み用磁気ヘッドを用いてバースト信号を所定パ

【0102】この方法は、第4実施例の磁気ディスク (図5参照)に適用される。この磁気ディスクでは、図 15に示すように、予め、サーボ情報領域50同期用情 報領域51には溝57により同期用情報が記録され、ア ドレス用情報領域52には溝58によりアドレス用情報 が記録され、追従制御用情報領域53にはピット54に より追従制御用情報が記録されている。ステップS15 では、トラックピッチよりも幅の広いトラック幅を持つ サーボ情報書き込み用磁気ヘッド92をトラック方向に [0096]まず、磁気ディスクの基板Sを形成し(ス 40 走行させ、磁性膜Fの全面にバースト信号を所定パター ンで書き込み、磁気信号領域55を形成する。

> 【0103】この製法では、第1実施例および第2実施 例の製法のようなバースト信号書き込み時の厳密な時間 管理が不要である利点がある。

【0104】図15のように、n1番データトラック上 を記録/再生用磁気ヘッド93が走行すると、図16の ように、同期用情報94、アドレス用情報95および追 従制御用情報96および97を含む一連の電気信号が観 測される。追従制御用情報96および97により、磁気

従させることが可能である。

【0105】 [磁気記録装置の製法の第4実施例] 図14は、この発明の磁気記録装置の製法の第4実施例を示す。この実施例は、図11の第2実施例と同様に、基板にピット・パターンを転写した後、その基板上に磁性膜下を形成する。

19

【0106】まず、磁気ディスクの基板Sを形成し(ステップS11')、その基板SにステップS12'で形成したマスクからピット・パターンを転写する(ステップS13')。これにより、基板Sの表面に図1(b)または図1(c)に示すようなピットが形成される。その後、基板Sのピットが形成されている面に磁性膜Fを形成する(ステップS14')。これにより、磁性膜Fには、基板Sのピットを反映したピット・パターンが形成される。

【0107】ここでも、ステップS11'~S13'で基板Sにピット・パターンを転写しているが、同様のピット・パターンを有する基板Sを製作した後、転写工程を経ることなくその上に磁性膜Fを形成するようにしてもよい。

【0108】次に、こうして得られたピット・パターン付きの磁気ディスクを組み立て(ステップS15')た後、直ちにサーボ情報の書き込み(ステップS16')が行なわれる。これらの工程は、図10の第1実施例の場合と同じである。

【0109】前述した第1~第4の実施例の製法では、 非磁性領域となるピットのパターンを磁気ディスクの磁 性膜や基板に転写した後、その磁性膜にサーボ情報を磁 気的に記録することにより、所定のサーボ情報が書き込 まれた磁気ディスクを得ている。このため、従来のよう 30 な、サーボ情報を書き込む際の機械的構成の振動などに よる問題はまったく生じなくなる。

[0110]

【発明の効果】この発明の磁気記録媒体によれば、従来 より高い精度でサーボ情報を書き込むことができる。

【0111】この発明の磁気記録装置およびその製法によれば、磁気ヘッドのトラック追従精度が改善された磁気記録装置が得られる。このため、記録密度をいっそう向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a)はこの発明の磁気記録媒体の第1実施例のサーボ情報領域の構成を示す要部平面図、(b)

(c) はその部分断面図である。

【図2】図1の磁気記録媒体の詳細構成を示す平面図である。

【図3】この発明の磁気記録媒体の第2実施例のサーボ情報領域の構成を示す要部平面図である。

【図4】この発明の磁気記録媒体の第3実施例のサーボ 情報領域の構成を示す要部平面図である。

【図5】この発明の磁気記録媒体の第4実施例のサーボ 50

情報領域の構成を示す要部平面図である。

【図 6 】この発明の磁気記録媒体の全体構成を示す平面 図である。

【図7】 (a) はこの発明の磁気記録媒体の第5 実施例のサーボ情報領域の構成を示す要部平面図、(b) はその信号波形図である。

【図8】(a)は複数の磁気記録媒体を積層する場合において各磁気記録媒体の位置を一致させて組み立てる方法を示す斜視図、(b)は各磁気記録媒体に形成される位置決めマークの平面図である。

【図9】複数の磁気記録媒体を積層する場合において各磁気記録媒体の偏心を補正して組み立てる方法を示す斜視図である。

【図10】この発明の磁気記録媒体の製法の第1実施例を示すフローチャートである。

【図11】この発明の磁気記録媒体の製法の第2実施例を示すフローチャートである。

【図12】(a)はこの発明の磁気記録媒体の製法の第1および第2実施例により製造される磁気記録媒体のサーボ情報領域の要部平面図、(b)は各情報領域に記録された情報に基づいてデータトラック位置を検知する方法を示す説明図である。

【図13】この発明の磁気記録媒体の製法の第3実施例を示すフローチャートである。

【図14】この発明の磁気記録媒体の製法の第4実施例を示すフローチャートである。

【図15】この発明の磁気記録媒体の製法の第3および第4実施例により製造される磁気記録媒体のサーボ情報領域の要部平面図である。

【図16】この発明の磁気記録媒体の製法の第3および 第4実施例により製造される磁気記録媒体のサーボ情報 領域から得られる位置誤差信号を示す概念図である。

【図17】従来の磁気ディスク装置において、同じデータトラックのn番セクタと(n+x)番セクタでの目標位置の変動を示す説明図である。

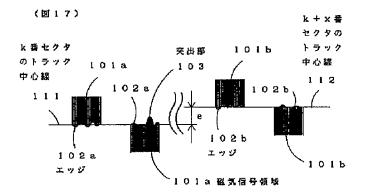
【符号の説明】

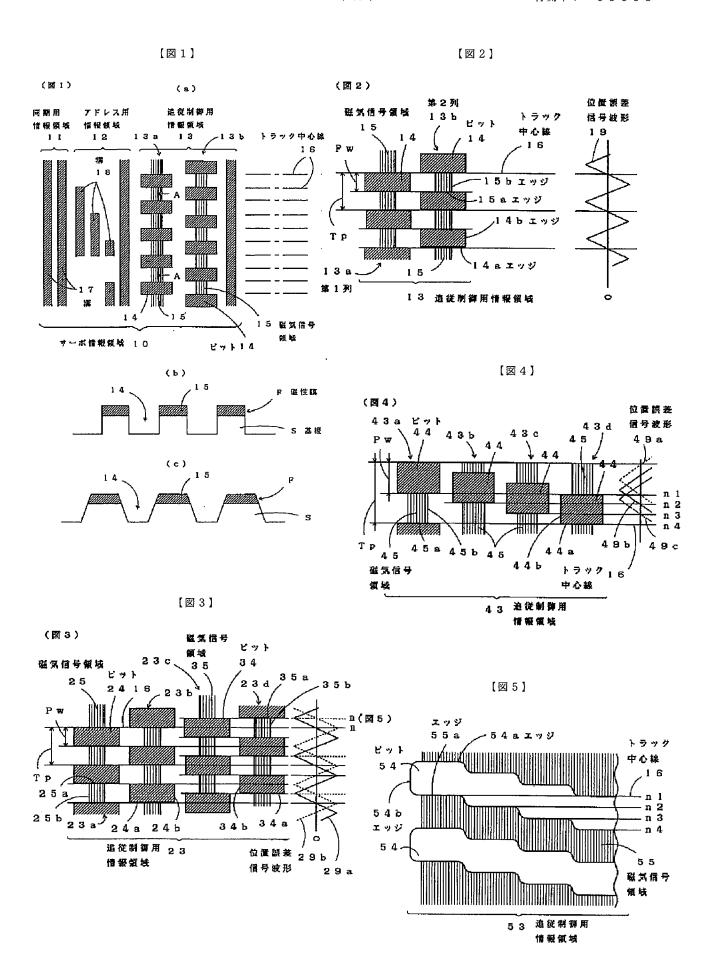
- 1 磁気ディスク
- F 磁性膜
- S 基板
- 40 2 データセクタ
 - 3 サーボセクタ
 - 4 n番データトラック
 - 5 (n+x)番データトラック
 - 10 サーボ情報領域
 - 11 同期用情報領域
 - 12 アドレス用情報領域
 - 13 追従制御用情報領域
 - 13a ピットおよび磁気信号領域の第1列
 - 13b ピットおよび磁気信号領域の第2列
 - 14 ピット

- 14a ピットのデータトラック方向のエッジ
- 14b ピットのデータトラック幅方向のエッジ
- 15 磁気信号領域
- 15a 磁気信号領域のデータトラック方向のエッジ
- 15b 磁気信号領域のデータトラック幅方向のエッジ
- 16データトラックの中心線
- 17.18 溝
- 19 位置誤差信号波形
- Pw ピット幅
- Tp データトラックのピッチ
- 23 追従制御用情報領域
- 23a ピットおよび磁気信号領域の第1列
- 23b ピットおよび磁気信号領域の第2列
- 24 ピット
- 24a ピットのデータトラック方向のエッジ
- 24b ピットのデータトラック幅方向のエッジ
- 25 磁気信号領域
- 25a 磁気信号領域のデータトラック方向のエッジ
- 25b 磁気信号領域のデータトラック幅方向のエッジ
- 29a,29b 位置誤差信号波形
- 3 3 追従制御用情報領域
- 33a ピットおよび磁気信号領域の第3列
- 33b ピットおよび磁気信号領域の第4列
- 34 ピット
- 34a ピットのデータトラック方向のエッジ
- 34b ピットのデータトラック幅方向のエッジ
- 3 5 磁気信号領域
- 35a 磁気信号領域のデータトラック方向のエッジ
- 35b 磁気信号領域のデータトラック幅方向のエッジ
- 43 追従制御用情報領域
- 43a ピットおよび磁気信号領域の第1列
- 43b ピットおよび磁気信号領域の第2列
- 43c ピットおよび磁気信号領域の第3列
- 43d ピットおよび磁気信号領域の第4列
- 44 ピット
- 44a ピットのデータトラック方向のエッジ
- 44b ピットのデータトラック幅方向のエッジ

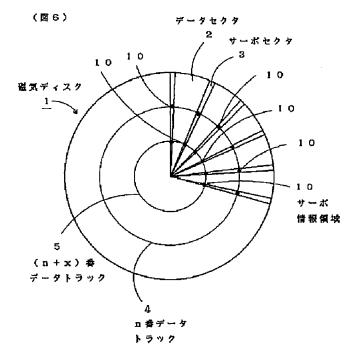
- 45 磁気信号領域
- 45a 磁気信号領域のデータトラック方向のエッジ
- 45b 磁気信号領域のデータトラック幅方向のエッジ
- 49a,49b,49c 位置誤差信号波形
- 5 3 追従制御用情報領域
- 54 ピット
- 54a ピットのデータトラック方向のエッジ
- 54b ピットのデータトラック幅方向のエッジ
- 5 5 磁気信号領域
- 10 55a 磁気信号領域のデータトラック方向のエッジ
 - 63 追従制御用情報領域
 - 64 ピット
 - 65 磁気信号領域
 - 71a, 71b, 71c, 71d 磁気ディスク
 - 72a, 72b, 72c, 72d 位置決めマーク
 - 73 位置決めマークのデータトラック方向のエッジ
 - 7.4 位置決めマークのデータトラック幅方向のエッジ
 - 75 顕微鏡
 - 76 スピンドル
- 20 81a, 81b, 81c, 81d 磁気ディスク
 - 82a, 82b, 82c, 82d 磁気ヘッド
 - 83a,83b,83c,83d 微動アクチュエータ
 - 84 粗動アクチュエータ
 - 86 スピンドル
 - 90 サーボ情報書き込み用磁気ヘッド
 - 9 1 磁束
 - 92 サーボ情報書き込み用磁気ヘッド
 - 93 データ記録/再生用磁気ヘッド
 - 94 同期用情報
- 30 95 アドレス用情報
 - 96,97 追従制御用情報
 - 101a, 101b 磁気信号領域
 - 102a, 102b 磁気信号領域のエッジ
 - 103a,103b 磁気信号領域の突出部
 - 111 k番セクタのトラック中心線
 - 112 (k+x)番セクタのトラック中心線

【図17】

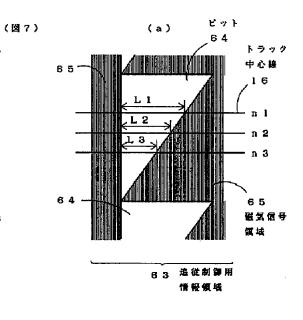




【図6】

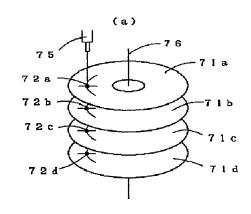


[図7]



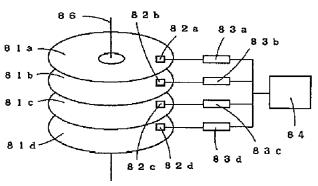
【図8】

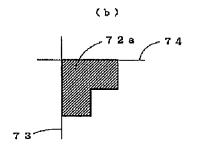
(図8)



【図9】

(図9)





8 1 a, 8 1 b, 8 1 c, 8 1 d: 磁気ディスク 8 2 a, 8 2 b, 8 2 c, 8 2 d: 磁気ベッド

83a,83b,83c,83d:微動アクチュエータ

84:租動アクチュエータ

86:スピンドル

71a, 71b, 71c, 71d; 磁気ディスクファップフト 72c, 72d; 位野独地マー/

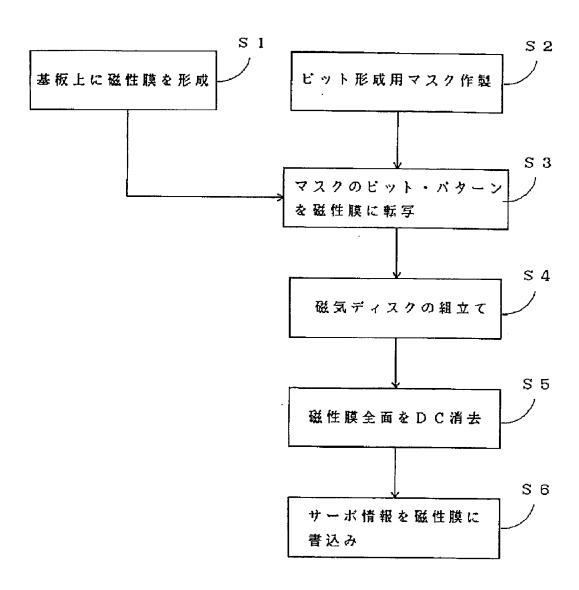
72a, 72b, 72c, 72d:位置決めマーク

73:データトラック方向エッジ 74:データトラック幅方向エッジ

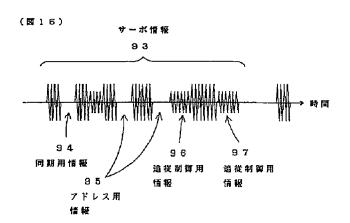
75:顕微鏡76:スピンドル

【図10】

(図10)

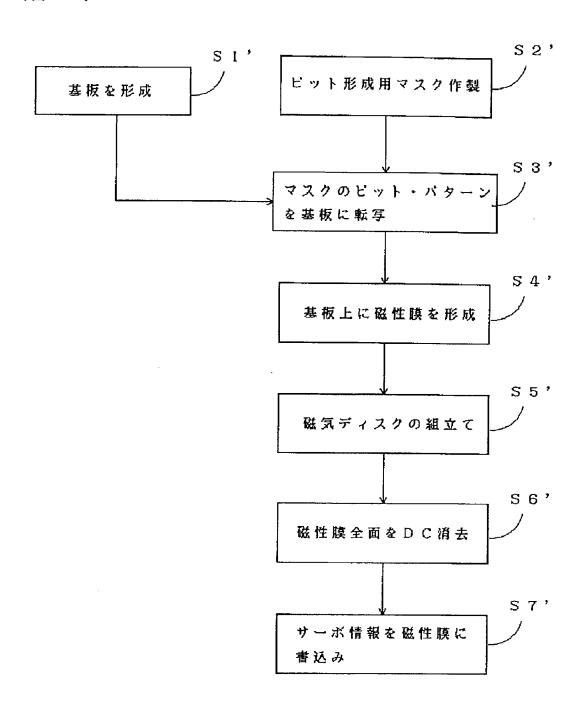


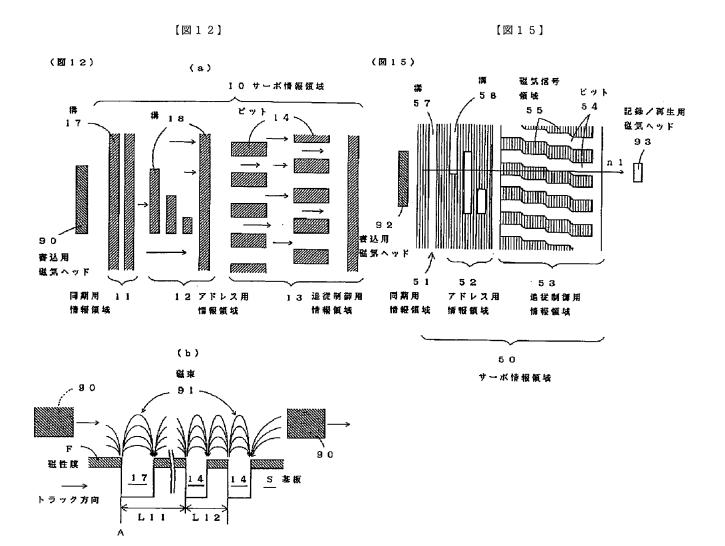
【図16】



【図11】

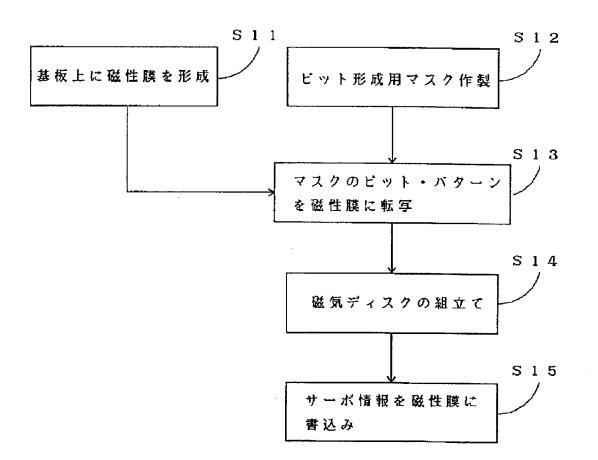
(図11)





【図13】

(図13)



【図14】

(図14)

